

اسپاترینگ لایه نشان سه کاتده (DST3)



❖ مجهز به پمپ توربو مولکولار و پمپ پشتیبان

دیافراگمی

❖ قابلیت اعمال ولتاژ بایاس به زیر لایه تا ۳۵۰ ولت

❖ ساخت انواع سنسورهای لایه نازک و سلولهای

خورشیدی، ساخت ادوات اپتیکی، نانو الکترونیک و

میکروالکترونیک، ساخت سنسورهای مغناطیسی لایه

نازک، آماده سازی نمونه های میکروسکوپ الکترونی

(SEM)

❖ توانایی لایه نشانی همزمان از دو یا سه کاتد و

آلیاژسازی

❖ قابلیت لایه نشانی نمونه های بزرگ

ثبت درخواست

برای ثبت درخواست انجام آزمون یکی از دو روش زیر پیشنهاد می شود:

۱. مراجعه حضوری و تحویل نمونه (ها) در نشانی زیر (شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶ به جز ایام تعطیل).

۲. ارسال فرم ثبت درخواست به همراه نمونه (ها) در نشانی زیر. لطفاً قبل از ارسال با مرکز تماس بگیرید (شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶ به جز ایام تعطیل).

آدرس: تهران، خیابان فردوسی، خیابان شهید تقوی (کوشک)، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز تحقیقات فناوری نانو.